PASJ2020 THOT03

レーザー駆動イオン加速における炭素イオンのビーム特性診断

DIAGNOSIS FOR CARBON BEAM CHARACTERISTIC IN LASER DRIVEN ION ACCELERATION

宮武 立彦^{#, A)}, 小島 完興^{B)}, 榊 泰直^B, 岩田 佳之^{C)}, 近藤 康太郎^{B)}, 西内 満美子^{B)}, 白井 敏之^{C)}, 神門 正城^{B)}, 近藤 公伯^{B)}, 渡辺 幸信^{A)}

Tatsuhiko Miyatake ^{#, A)}, Sadaoki Kojima ^{B)}, Hironao Sakaki ^{B)}, Yoshiyuki Iwata ^{C)}, Kotaro Kondo ^{B)},

Mamiko Nishiuchi ^{B)}, Toshiyuki Shirai ^{C)}, Masaki Kando ^{B)}, Kiminori Kondo ^{B)}, Yukinobu Watanabe ^{A)}

^{A)} Kyushu University

^{B)} Kansai Photon Science Institute (KPSI), National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology

^{C)} National Institute of Radiological Sciences (NIRS), National Institutes for Quantum and Radiological Science and

Technology

Abstract

At QST, a development plan for an ultra-compact heavy-ion beam therapy system using a superconducting synchrotron and a laser-driven heavy-ion injector called "quantum scalpel" is underway. We use a novel mechanism in the quantum scalpel, a laser-driven ion acceleration mechanism, the high energy ions are accelerated by the charge separation electric field generated when the target is irradiated with a high-intensity laser (> 10^{18} W/cm²). This mechanism is characterized in that heavy ions such as protons, carbon, and oxygen ions are generated at various valences over a wide energy band depending on the conditions of the laser and target. When diagnosing the quality of the heavy-ion beam, signals from ions other than the target are mixed, so that measurement is difficult. In this study, we will report the progress of the carbon beam measurement by developing a beam purification transport system of C⁴⁺, 10keV/u ions generated by a laser-driven ion acceleration mechanism.

1. はじめに

量研(QST)では、小型重粒子線治療装置「量子メス」 を目指して、小型超電導シンクロトロンと、シンクロトロン に高エネルギーな炭素イオンを直接入射可能な、レー ザー駆動イオン加速を用いた数 MeV/u 級 C⁶⁺用小型イ オン入射器の実現に向けた開発が推進されている。レー ザー駆動イオン加速[1]とは、固体薄膜に>1018W/cm2の 集光強度でレーザーを照射することによるポンデロモー ティブカにて電子を固体薄膜から遊離させ、薄膜裏面に 生成される強烈な電荷分離電場(~TV/m)にてイオンを加 速させるメカニズムのことを指す。この加速では陽子を初 め、炭素イオン、酸素イオンなどが複数のイオン価数を もった幅広いエネルギー帯域で~ピコ秒クラスの短いバ ンチ幅かつ数度程度の発散角を持って発生するという 特徴がある。レーザー駆動イオン加速では、イオンの中 で最も軽く、質量比電荷が大きい陽子ビームが支配的に 加速され、エミッタンス計測などが行われた報告もあり、 10MeV の陽子において 0.004mm mrad という非常にエ ミッタンスの低いビーム生成が可能であることが示されて いる[2]。一方で、量子メスにおけるレーザー駆動イオン 入射器を実現するためには、下流の超電導シンクロトロ ンが要求する炭素イオンのエミッタンス、電流量を始めと するビーム入射条件を実測によって高精度に示す必要 があるが、レーザー駆動加速によるイオンは、陽子ビー ムや酸素ビーム中に炭素ビームが混在しているため、炭 素ビームだけを分離計測することは困難であり、これまで に炭素ビームに特化した特性について、実験的には未 だ報告された例はない。よって本研究では、レーザー駆 動イオン加速で生成される「炭素イオンビームの特性計 測」を行い、それらを「Particle In Cell (PIC)シミュレーショ ンを用いたビーム解析」と組み合わせることで、レーザー 駆動加速炭素ビームの生成に関する物理を世界に先駆 けて体系化し、ビーム制御手法を開発していくことでレー ザー駆動入射器の実現への貢献を目指す。本報告では、 比較的低エネルギー帯(10keV/u)の4 価炭素について の診断輸送系の開発を行ったため、それらの輸送系開 発に関して進捗を報告する。

2. 研究概要

本研究は、QST 関西研に構築中のレーザーシステム を用いてイオン加速実験を行う。レーザーは量子メスの イオン加速試験に利用することを主眼として立ち上げら れたものであり、医療用として信頼が得られるレベルまで レーザーの安定性を高めることを目指している。今後、 段階的にレーザーエネルギーを上昇させていき、最終 的に 2025 年頃には数 MeV/u クラスの C⁶⁺を加速させる のに十分なエネルギーを供給する計画となっている。そ のため、現在のレーザーエネルギー(約 1.5J)では、集光 強度が 10¹⁹W/cm² 程度であり、数 10keV/u クラスのイオ ンが、支配的に加速(約 10⁵ 個/msr/shot)されている状況 である。そこで、まず 10keV/u の C⁴⁺を対象として、一般 的な ECR イオン源クラスのエネルギー帯のビームにおい て、その特性(エミッタンス、電流量)を計測する手法を確 立し、ビーム特性解析を試みる。

ここでは、様々な元素が混在しているビームの中から 炭素イオンを計測するが、加速エネルギーが 10keV/u と

PASJ2020 THOT03

低いため、元素分析手法で用いられるイオン弁別手法 である、速度収束のための電場と方向収束のための磁 場を用いた二重収束型質量分析手法[3]にて、対象エネ ルギー・価数の炭素のみを分離計測することを提案する。 提案手法では、三連静電レンズ(アインツェルレンズ)と偏 向磁石(可変磁場式永久磁石)を用いたビーム診断用輸 送部の構造とする。ビーム診断は、エミッタンスを計測す る方法としてペッパーポット法[4]、電流量にはファラデー カップを用いた電荷量計測、及び時間掃引電場を用い た時間構造計測を採用し、偏向磁石下流部に設置する。 それらの概要図を Fig. 1 に示す。



Figure 1: 10keV/u, C⁴⁺純化輸送系概要図。

3. ビーム診断用輸送系開発

3.1 アインツェルレンズの開発

静電レンズ効果による速度弁別にて C⁴⁺, 10keV/u イオ ン収束をさせるためにアインツェルレンズの開発を行っ た。設計には PIC コード「WARP」を用い、実験室内真空 槽のスペースに収まることを条件として、ビームの軌道解 析計算を行いレンズ条件の最適値を探索することで、そ れを実現する形状のレンズを製作した。レンズの電位分 布及び C⁴⁺, 10keV/u 輸送シミュレーションの結果を Fig. 2 に示す。ビームの取得発散角は±2°であり、レンズ直 径 Φは 80mm、レンズ長 L は 80mm、レンズ間隔 d は 30mm、ターゲットからのレンズ開始距離は 150mm として いる。第一、第三レンズは同電位の陰極、第二電極を陽 極としており、その電圧をそれぞれ-9.5kV、19kV とした



Figure 2: レンズ電場分布及び軌道解析結果。

場合、レンズ通過後のビーム発散角が±1°で輸送され ることをシミュレーションにより確認した。照射ターゲット位 置から 100mm の後方にアイリスを配置し、発散角を± 2°に制限し、ターゲットから 900mm の位置に集光スリットを設ける。

3.2 可変磁場式偏向磁石の開発

静電レンズにより速度弁別されたものに対して、最終的に磁場による質量分離及びビーム収束を行うことで、 診断対象の炭素を高精度に弁別する。ここでは、C4+、 10keV/uを偏向角90°、曲率半径100mmで輸送できる 磁場をもつ可変磁場式永久磁石を開発する。磁場は磁 極間のギャップを可変にすることで微調が可能な仕様と した。磁石は、入出射角に傾斜(28.5°)をつけており、 エッジフォーカスによる垂直方向収束を行う設計とし、炭 素弁別の精度を上げる。Figure 3 には、3D 磁場解析 コード「Femtet」にて磁場計算された、磁極間ギャップ 22mm、磁場中心強度490mTでのC4+,10keV/u軌道計 算結果を示す。レンズから発散角±1°で輸送された C4+,10keV/u は磁石を通過後にも等しい発散角のまま 輸送される設計としている。

製作した磁石の磁場精度を確認するため、中心位置 での磁力測定を行い、同じ位置のシミュレーション結果と 比較した。ギャップを22mmに設定した場合の結果をFig. 4 に示す。磁場分布は概ね一致し、誤差の大きな地点で も10%以内に収まっていることが確認できた。



Figure 3: 磁場分布及び軌道解析結果。





PASJ2020 THOT03

3.3 ビーム輸送系装置の設置

製作された輸送系装置を、イオン加速試験用真空槽 の後方に設置した(Fig. 5)。円筒型のイオン加速真空槽 後方にアインツェルレンズ、偏向磁石をそれぞれ設計位 置に設置し、90°偏向後に特性計測器設置用真空槽を 配置した。レンズ前方(150mm点)及び後方 (900mm点) にはアイリスを設置し、磁石通過後に可変スリットを設置 することで計測対象のイオン軌道のみを選別し、その軌 道を計測部まで導く設計となっている。



Figure 5: C⁴⁺, 10keV/u 診断用ビーム輸送系。

4. まとめと今後の予定

これまで、C⁴⁺, 10keV/u ビーム特性診断のためのアイ ンツェルレンズ、偏向磁石を用いたビーム診断用輸送系 を提案・開発・製作してきた。今後は、照射レーザー・ ターゲットをパラメータとしてビーム品質データを体系的 に実測する。特に、加速器ビーム特性として最重要な値 であるエミッタンスは、レーザー駆動イオン加速では炭素 を始めとする重イオンに関して計測された報告がなされ ておらず、どの程度の分解能を持つモニタを用意すれ ばよいのかなどの情報がない。ファーストデータが得られ たら、高精度な計測が可能なペッパーポットマスク式の エミッタンスモニタの幾何学条件を決定・製作し、計測を 行う。その後、J-PARCやHIMACという既存加速器施設 のイオンビームのエミッタンスデータと比較し報告を行う ことを予定している。計測によって得た体系的なデータを、 PIC レーザープラズマシミュレーションコード EPOCH と、 大電流加速器設計コード WARP を組み合わせたシミュ レーション値と比較し、定性的な特性の把握に挑戦して いく予定である。

参考文献

- [1] Hatchett et al., Phys Plasmas, 7, 2076 (2000).
- [2] T. E. Cowan et al., Phys. Rev. Lett. 92, 204801 (2004).
- [3] W. Aston, Nature, 107, 334-338(1921).
- [4] L. E. Collins and P. T. Stroud, Nucl. Instrum. Methods 26, 157 (1964).